



Politechnika Warszawska

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr pisma: CEZAMAT/ZP17/2025/4/EL

Warszawa, 06.06.2025 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę mikroskopu sił atomowych wraz z profilometrem stykowym”

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, informuje,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie wyżej wskazanego zamówienia Publicznego w części 1 – Mikroskop sił atomowych oraz dla części 2 – Profilometr stykowy, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: LABSOFT Sp. z o.o., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa.

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała najwyższą liczbę punktów. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty jest zgodna z treścią specyfikacji warunków zamówienia. Była to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.

Oferta otrzymała następującą liczbę punktów:

Część 1 – Mikroskop sił atomowych	
Firma wykonawcy i adres	LABSOFT Sp. z o.o. , ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium cena zamówienia podstawowego – 60 pkt	60,00
Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium - funkcjonalność - wyposażenie w enkodowany stolik 300 mm-(F) – 20 pkt	0
Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium - Sumaryczna cena opcji (O) – 20 pkt	20,00
Łączna punktacja	80,00

Części 2 – Profilometr stykowy	
Firma wykonawcy i adres	LABSOFT Sp. z o.o. , ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium cena ofertowa brutto – 60 pkt	60,00
Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium - funkcjonalność - wyposażenie w enkodowany stolik 300 mm-(F1) – 30 pkt	0

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu:



Rzeczpospolita
Polska



Umowa nr KPOD.01.18-IW.03-0011/23 o objęcie wsparciem przedsięwzięcia: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika

Liczba punktów przyznanych w ramach kryterium - funkcjonalność - system do automatycznej wymiany igieł pomiarowych (F2) – 10 pkt	0
Łączna punktacja	60,00

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT
/-/
Mariusz Wielec

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu:



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Umowa nr KPOD.01.18-IW.03-0011/23 o objęcie wsparciem przedsięwzięcia: Centrum Kompetencji Mikroelektronika i Fotonika

ul. Poleczki 19,
02-822 Warszawa
tel.: 22 182 12 17
e-mail: sekretariat.cezamat@pw.edu.pl